(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-247719

(43)公開日 平成8年(1996)9月27日

(51) Int.Cl.⁶

G01B 11/00

識別記号

庁内整理番号

FΙ

G01B 11/00

技術表示箇所

Н

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 7 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特膜平7-78218

平成7年(1995) 3月9日

(71)出願人 000137694

##-PA+1-> ... 1 .

株式会社ミツトヨ

神奈川県川崎市高津区坂戸一丁目20番1号

(72)発明者 小松 浩一

神奈川県川崎市高津区坂戸1丁目20番1号

株式会社ミツトヨ内

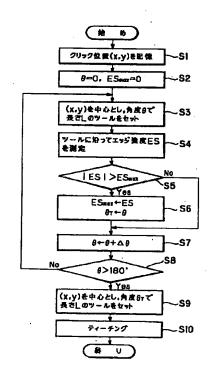
(74)代理人 弁理士 伊丹 勝

(54) 【発明の名称】 エッジ検出方法及びこれを用いた非接触画像計測システム

(57)【要約】

【目的】 エッジ検出のための操作を簡単化して操作性を大幅に向上させる。

【構成】 検出すべきエッジを含む被測定画像上で指定された点の位置を記憶し、この記憶された位置を中心として予め設定された複数の方向に延びる一定の長さのツールを被測定画像に設定する。設定された複数のツールのそれぞれについてツールに沿ったエッジ強度を測定する。各ツールに沿ったエッジ強度のうち、最も大きいエッジ強度が得られたツールを用いて被測定画像のエッジを検出する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 検出すべきエッジを含む被測定画像上で 指定された点の位置を記憶するステップと、

このステップで記憶された位置を中心として予め設定さ れた複数の方向に延びる一定の長さのツールを前記被測 定画像に設定するステップと、

このステップで設定された複数のツールのそれぞれにつ いて前記ツールに沿ったエッジ強度を測定するステップ と、

このステップで測定された各ツールに沿ったエッジ強度 のうち、最も大きいエッジ強度が得られたツールを用い て前記被測定画像のエッジを検出するステップとを備え たことを特徴とするエッジ検出方法。

【請求項2】 前記最も大きいエッジ強度が得られたツ ールを用いて検出されたエッジからエッジ検出のための パラメータを算出し記憶するステップを更に備えたこと を特徴とする請求項1記載のエッジ検出方法。

【請求項3】 被測定対象を撮像する撮像手段と、 この撮像手段で撮像された前記被測定対象の画像を表示 する表示手段と、

この表示手段に前記被測定対象の画像に重ねてポインタ を表示させる表示制御手段と、

前記ポインタの位置を移動させると共に前記ポインタで 示された位置のデータの入力指示を与える入力手段と、 この入力手段によって入力指示が与えられたときの前記 ポインタの位置のデータを記憶する記憶手段と、

この記憶手段に記憶された位置を中心として予め設定さ れた複数の方向に延びる一定の長さのツールを設定し、 これらのツールのそれぞれについて前記ツールに沿った エッジ強度を測定すると共に、前記測定された各ツール に沿ったエッジ強度のうち最も大きいエッジ強度が得ら れたツールを用いて前記被測定画像のエッジを検出し、 この検出されたエッジを用いて必要な計測情報を算出す る演算手段とを備えたことを特徴とする非接触画像計測 システム。

【請求項4】 前記演算手段は、最も大きいエッジ強度 が得られたツールを用いて検出されたエッジからエッジ 検出のためのパラメータを算出し前記記憶手段に格納す るものであることを特徴とする請求項3記載の非接触画 像計測システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、CCDカメラ等の撮像 手段で被測定対象を撮像すると共に、被測定対象の画像 に含まれるエッジを検出するエッジ検出方法及び検出さ れたエッジに基づいて必要な計測情報を抽出する非接触 画像計測システム及びエッジ検出方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、この種の非接触画像計測システム

薄板の測定や配線パターン等の測定に使用されている。 非接触画像計測を行う場合には、被測定対象 (ワーク) を測定テーブルにセットしたのち、CCDカメラ等の撮 像装置をワークの測定したい箇所に移動させ、フォーカ ス調整を行ってCRTディスプレイ上にワークの拡大画 像を表示させる。そして、測定する箇所をマウスのカー ソルやウィンドウで指示し、画像処理技術に基づいて画 像のエッジ部分を抽出して所望する計測値を演算処理に より求めていく。

【0003】図12は、従来のエッジ検出オペレーショ ンを説明するための図である。先ず、同図(a)に示す ように、被測定対象の画像情報61のエッジ検出を行う 部分にツール62をセットする。ツール62は、例えば マウス等の入力手段によって画面上に表示されたポイン タをエッジ63を横切るように移動させながら、始点指 定→ドラッギング→終点指定の順に操作を行って設定す る。

【0004】次に、同図(b)に示すように、ツール6 2上のエッジ位置64をポインタによって指定する。こ れはエッジのティーチングと呼ばれ、ツール62上の濃 度のスライスレベルやエッジ強度のスライスレベル等の 各種エッジ検出用パラメータを算出しセットするために 行われる。これらのパラメータに基づいて、同図(c) に示すように、ツール62に沿ったエッジ検出が実行さ れる。ティーチングによって得られたエッジ検出用パラ メータは、例えばCNC (Computer Numerical Contro 1)のパートプログラム等に組み込まれ、2回目以降の 自動測定時のエッジ検出の基準として用いられる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し た従来の非接触画像計測システムのエッジ検出方法で は、エッジ検出のために3段階の操作を行わなくてはな らないため、操作が面倒であるという問題がある。特 に、図12(d), (e)に示すように、円の直径やエ ッジ間の幅や角度等を測定する場合、複数箇所のエッジ 位置について、同様のエッジ検出操作を繰り返さなくて はならず、操作が極めて煩雑である。

【0006】本発明はこのような問題点を解決するため になされたもので、エッジ検出のための操作を簡単化し て操作性を大幅に向上させることができるエッジ検出方 40 法及びこれを用いた非接触画像計測システムを提供する ことを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明に係るエッジ検出 方法は、検出すべきエッジを含む被測定画像上で指定さ れた点の位置を記憶するステップと、このステップで記 憶された位置を中心として予め設定された複数の方向に 延びる一定の長さのツールを前記被測定画像に設定する ステップと、このステップで設定された複数のツールの は、接触測定では困難なICのリードフレームのような 50 それぞれについて前記ツールに沿ったエッジ強度を測定

10

3

するステップと、このステップで測定された各ツールに 沿ったエッジ強度のうち、最も大きいエッジ強度が得ら れたツールを用いて前記被測定画像のエッジを検出する ステップとを備えたことを特徴とする。

【0008】また、この発明のエッジ検出方法は、前記最も大きいエッジ強度が得られたツールを用いて検出されたエッジからエッジ検出のためのパラメータを算出し記憶するステップを更に備えるようにしてもよい。

【0009】また、本発明に係る非接触画像計測システ ムは、被測定対象を撮像する撮像手段と、この撮像手段 で撮像された前記被測定対象の画像を表示する表示手段 と、この表示手段に前記被測定対象の画像に重ねてポイ ンタを表示させる表示制御手段と、前記ポインタの位置 を移動させると共に前記ポインタで示された位置のデー タの入力指示を与える入力手段と、この入力手段によっ て入力指示が与えられたときの前記ポインタの位置のデ 一タを記憶する記憶手段と、この記憶手段に記憶された 位置を中心として予め設定された複数の方向に延びる一 定の長さのツールを設定し、これらのツールのそれぞれ について前記ツールに沿ったエッジ強度を測定すると共 に、前記測定された各ツールに沿ったエッジ強度のうち 最も大きいエッジ強度が得られたツールを用いて前記被 測定画像のエッジを検出し、この検出されたエッジを用 いて必要な計測情報を算出する演算手段とを備えたこと を特徴とする。

【0010】また、前記演算手段は、更に、最も大きいエッジ強度が得られたツールを用いて検出されたエッジからエッジ検出のためのパラメータを算出し前記記憶手段に格納するものでもよい。

[0011]

【作用】本発明のエッジ検出方法によれば、オペレータが被測定画像上の測定したいエッジ位置を指定するとこの位置が記憶され、この位置を中心として予め設定された複数の方向に延びる一定の長さのツールが前記被測定画像に設定され、これらのツールのそれぞれについてエッジ強度が測定される。このエッジ強度は、エッジに対して最適方向のツールが最も大きな値となる。従って、エッジ強度が最も大きなツールを用いて前記被測定画像のエッジを検出することにより、最適な方向でエッジ位置を求めることができる。この場合、オペレータは、エッジ位置の指定操作のみを行えばよく、操作が極めて簡単になる。

【0012】なお、エッジ位置の検出と共に、最も大きいエッジ強度が得られたツールを用いてスライスレベル等のエッジ検出用パラメータを算出し、記憶することにより、以後このパラメータを用いて自動計測を行うことができる。

【0013】また、本発明の非接触画像計測システムでは、演算手段が前述した方法により被測定対象の画像のエッジを検出するので、必要な計測情報を効率良く抽出

することができる。

[0014]

【実施例】以下、添付の図面を参照して本発明の実施例について説明する。図1は、本発明の実施例に係る非接触画像計測システムの全体構成を示す斜視図である。このシステムは、非接触画像計測型の三次元測定機1と、この三次元測定機1を駆動制御すると共に、必要なデータ処理を実行するコンピュータシステム2と、計測結果をプリントアウトするプリンタ3とにより構成されている。

【0015】三次元測定機1は、次のように構成されて いる。即ち、架台11上には、ワーク12を載置する測 定テーブル13が装着されており、この測定テーブル1 3は、図示しないY軸駆動機構によってY軸方向に駆動 される。架台11の両側縁中央部には上方に延びる支持 アーム14, 15が固定されており、この支持アーム1 4, 15の両上端部を連結するようにX軸ガイド16が 固定されている。このX軸ガイド16には、撮像ユニッ ト17が支持されている。撮像ユニット17は、図示し ないX軸駆動機構によってX軸ガイド16に沿って駆動 される。撮像ユニット17の下端部には、CCDカメラ 18が測定テーブル13と対向するように装着されてい る。また、撮像ユニット17の内部には、図示しない照 明装置及びフォーカシング機構の他、CCDカメラ18 の2軸方向の位置を移動させる2軸駆動機構が内蔵され ている。

【0016】 コンピュータシステム 2は、コンピュータ 本体21、キーボード22、ジョイスティックボックス 23、マウス24及びCRTディスプレイ25を備えて 構成されている。コンピュータ本体21は、例えば図2 に示すように構成されている。即ち、CCDカメラ18 から入力される画像情報は、インタフェース(以下、 I /Fと呼ぶ)31を介して多値画像メモリ32に格納さ れる。多値画像メモリ32に格納された多値画像情報 は、表示制御部33を介してCRTディスプレイ25に 表示される。一方、マウス24から入力される位置情報 は、I/F34を介してCPU35に入力される。CP U35は、プログラムメモリ36に格納されたプログラ ムに従って、マウス24で指定された位置にポインタを 表示させると共に、マウス24からのクリック情報に基 づいてエッジ検出のための必要な演算処理を実行する。 ワークメモリ37は、マウス24によって指定された位 置データやCPU35で算出されたエッジ検出用パラメ ータ等を記憶する。

【0017】次に、このように構成された非接触画像計削システムにおけるエッジ検出手順について説明する。なお、エッジ検出は、システムがマニュアルモード、ティーチングモード及びリピートモードを有する場合、各モードで実行されるが、ここでは、ティーチングモードの例を説明する。図3は、このエッジ検出のためのCP

50

10

5

【0018】続いて、CPU35は、位置(x, y)を 中心として、角度θで一定の長さLのツールをセットす る(S3)。図5 $\epsilon\theta=0$ °のツール44が示されてい る。ツール44の長さLは、他のエッジを検出しない程 度の長さ、例えば100ピクセル程度に予め設定してお く。このツール44上を矢印方向に沿って、エッジ強度 ESを測定する。エッジ強度ESは、例えば図6に示す ように、2次元の微分フィルタ45を用いたフィルタリ ングにより、その移動平均を算出することによって求め ることができる。微分フィルタ45は、大きい程、精度 が良いが、処理効率等も勘案して、例えば5×5画素程 度に設定する。図7に、5×5の微分フィルタの一例を 示す。ツール44に沿って、この微分フィルタ45を移 動させながら、各位置でのエッジ強度を求めると、図8 のようなエッジ強度のグラフが求められる。このグラフ の最大ピーク値を求めるエッジ強度ESとする。

【0019】次にCPU35は、求められたエッジ強度 ESの絶対値が最大値ESmax より大きいかどうかを判 定し(S5)、もし、大きい場合には、求められたエッ ジ強度ESを最大値ESmax とすると共に、そのときの ツール 44 の角度 θ を最適角度 θ T とする (S6)。 続 いて、 θ を Δ θ だけ変化させ(S6)、 θ が180°を 超えない範囲で、ステップS3~S7を繰り返す(S 8)。なお、θを360°の範囲で変化させるようにし てもよい。この場合には、エッジの極性(暗→明、又は 明→暗) も考慮に入れたエッジ検出が可能である。これ により、図9に示すように、ツール44の傾きθを0° から180° まで、Δθずつ変化させながら、それぞれ 40 の角度 θ でのエッジ強度ESが求められる。そのうち、 図10に示すように、エッジ強度として最大値が得られ たツール44のエッジ強度ESと傾きθTがワークメモ リ37に記憶されることになる。この傾き θ Tは、エッ ジ42の傾きに対してほぼ90°の角度をなす最適傾き となる。

【0020】CPU35は、この得られたツール44を 【図6】 同システル 再度画像情報41にセットし(S9)、エッジのティー 明するための図である チングを実行する(S10)。即ち、例えば図11に示 【図7】 同エッジ すように、ツール44に沿った濃度レベルのグラフを微 50 の例を示す図である。

1011110 24771

分して、その微分値のピーク位置 Pをエッジ位置と認識し、その位置における濃度レベルの値、若しくは、濃度補間曲線とピーク位置 P との交差位置の濃度レベルを濃度のスライスレベル T h p とする。また、例えば、このツール 4 4 に沿って求められた図 8 のようなエッジ強度のグラフの第 1 ピークと第 2 ピークの間の予め設定された割合の位置をエッジ強度のスライスレベル T h s とする。このほか、エッジの極性等を求めるようにしてウークメモリ37に記憶され、リピートモードにおけるエッジ検出の際に、繰り返し読み出されて、エッジ位置の検出、エッジ判定処理等に使用される。

【0021】このように、本実施例のシステムによれば、最初に検出すべきエッジの箇所を指定するだけで、最適なツール44が測定対象画像に設定され、エッジ検出が行われると共に、リピートモードでのエッジ検出に必要なパラメータ等も抽出されるので、操作性が大幅に向上する。例えば、図12(d)に示す円の直径測定の場合、及び同図(e)に示すエッジ間の幅測定の場合は、共に3回のマウスのクリック操作だけで計測のための必要なエッジ検出が行われる。なお、求められた最適方向のツールからエッジ位置を求める方法やエッジ強度を求める方法等は、他の周知の方法を用いることができる。また、エッジ検出用パラメータとして、上述したものの他に、ピークレベルからの割合で指定する相対スライスレベルを算出するようにしてもよい。

[0022]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、オペレータが被測定画像上の測定したいエッジ位置を指定すると、その位置を中心として予め設定された複数の方向に延びる一定の長さのツールが前記被測定画像に設定され、これらのツールのそれぞれについてエッジ強度が測定され、このエッジ強度が最も大きなツールを用いて前記被測定画像のエッジが検出されるので、エッジ検出のための操作が極めて簡単になるという効果を奏する。【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施例に係る非接触画像計測システムの構成を示す斜視図である。

【図2】 同システムにおけるコンピュータ本体のブロック図である。

【図3】 同システムにおけるエッジ検出処理のフローチャートである。

【図4】 同システムにおける表示画面を示す図である。

【図 5 】 同システムにおけるツールの生成例を示す図 である。

【図6】 同システムにおけるエッジ強度測定手順を説明するための図である。

【図7】 同エッジ強度測定に使用される微分フィルタ の例を示す図である。 7

【図8】 同エッジ強度のグラフを示す図である。

【図9】 同システムにおけるツールの設定方向を説明するための図である。

【図10】 同システムにおける最適ツールの選択結果を示す図である。

【図11】 同システムにおけるエッジ位置の決定方法を説明するための図である。

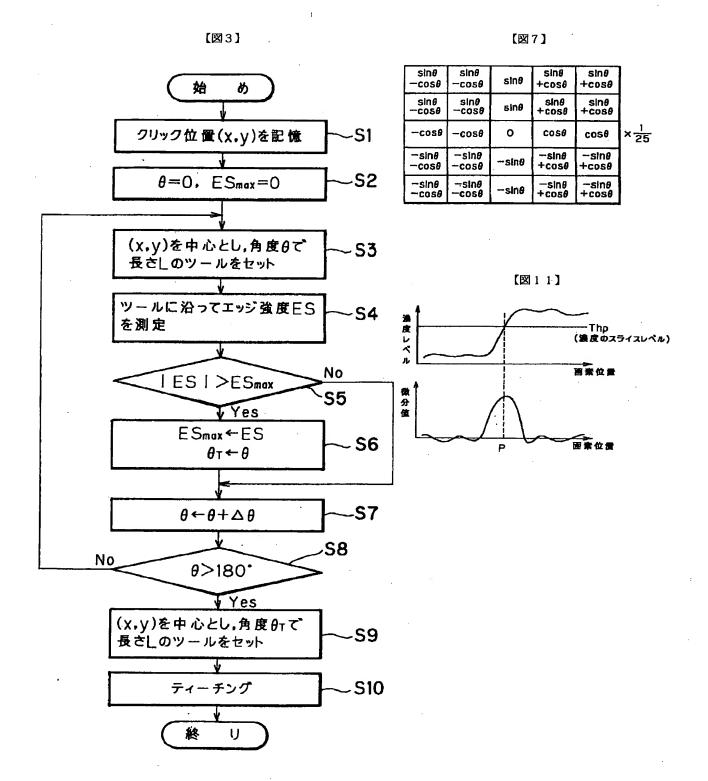
【図12】 従来のシステムにおけるエッジ検出手順を 説明するための図である。

【符号の説明】

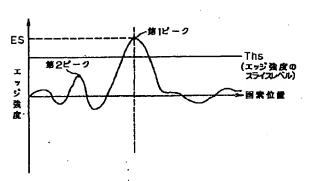
1…三次元測定機、2…コンピュータシステム、3…プ

リンタ、11…架台、12…ワーク、13…測定テープル、14,15…支持アーム、16…X軸ガイド、17 …撮像ユニット、18…CCDカメラ、21…コンピュータ本体、22…キーボード、23…ジョイスティックボックス、24…マウス、25…CRTディスプレイ、31,34…インタフェース、32…多値画像メモリ、33…表示制御部、35…CPU、36…プログラムメモリ、37…ワークメモリ、41,61…画像情報、42,63…エッジ、43…ポインタ、44,62…ツール。

【図1】 【図2】 ►CRT^ プログラム メモリ CPU 【図5】 【図10】 【図12】 【図4】 (d) 【図9】 【図6】



[図8]



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-247719

(43) Date of publication of application: 27.09.1996

(51)Int.CI.

G01B 11/00

(21)Application number: 07-078218

(71)Applicant: MITSUTOYO CORP

(22)Date of filing:

09.03.1995

(72)Inventor: KOMATSU KOICHI

(54) METHOD FOR DETECTING EDGE AND NON-CONTACT PICTURE MEASURING SYSTEM **USING THE SAME**

(57)Abstract:

PURPOSE: To simplify the edge detecting operation of a non-contact picture measuring system so as to improve the operability of the system by storing the positions of designated points in a picture to be measured including edges to be detected and setting a tool which is elongated in a plurality of preset directions and has a fixed length in the picture to be measured. CONSTITUTION: Picture information inputted from a CCD camera is stored in a multilevel picture memory 32 through an interface(I/F) 31. The picture information stored in the memory 32 is displayed on a CRT display through a display control section 33. Positional information, on the other hand, inputted from a mouse is inputted to a CPU 3 through another I/F 34. The CPU 35 makes a pointer to be displayed at a position designated from the mouse in accordance with a program stored in a program memory 36 and, at the same time, executes arithmetic processing required for detecting edges based on clip information from the

075 メモリ 34 C-PIU

mouse. A work memory 37 stores the positional data designated from the mouse, edge detecting parameters calculated by the CPU 35, etc.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

04.12.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-247719

(43) Date of publication of application: 27.09.1996

i1)Int.CI.

G01B 11/00

!1)Application number: 07-078218

(71)Applicant: MITSUTOYO CORP

!2)Date of filing:

09.03.1995

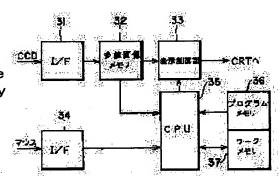
(72)Inventor: KOMATSU KOICHI

;4) METHOD FOR DETECTING EDGE AND NON-CONTACT PICTURE MEASURING SYSTEM USING THE AME

i7)Abstract:

URPOSE: To simplify the edge detecting operation of a non-contact icture measuring system so as to improve the operability of the system y storing the positions of designated points in a picture to be measured icluding edges to be detected and setting a tool which is elongated in a lurality of preset directions and has a fixed length in the picture to be neasured.

ONSTITUTION: Picture information inputted from a CCD camera is tored in a multilevel picture memory 32 through an interface(I/F) 31. The icture information stored in the memory 32 is displayed on a CRT display rough a display control section 33. Positional information, on the other and, inputted from a mouse is inputted to a CPU 3 through another I/F 4. The CPU 35 makes a pointer to be displayed at a position designated om the mouse in accordance with a program stored in a program semory 36 and, at the same time, executes arithmetic processing equired for detecting edges based on clip information from the mouse. A ork memory 37 stores the positional data designated from the mouse, dge detecting parameters calculated by the CPU 35, etc.



EGAL STATUS

)ate of request for examination]

04.12.2001

)ate of sending the examiner's decision of rejection]

(ind of final disposal of application other than the xaminer's decision of rejection or application converted

agistration]

Date of final disposal for application]

Patent number]

Date of registration]

Number of appeal against examiner's decision of

₃jection]

Date of requesting appeal against examiner's decision

f rejection]

Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

NOTICES *

apan Patent Office is not responsible for any amages caused by the use of this translation.

This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

**** shows the word which can not be translated.

In the drawings, any words are not translated.

LAIMS

Claim(s)]

Claim 1] The edge-detection method characterized by providing the following. The step which memorizes the position f a point specified on the measured picture containing the edge which should be detected. The step which sets the tool f the fixed length prolonged in two or more directions beforehand set up as a center in the position memorized at this ep as the aforementioned measured picture. The step which measures the edge intensity which met the forementioned tool about each of two or more tools set up at this step. The step which detects the edge of the forementioned measured picture using the tool with which the largest edge intensity was obtained among the edge itensity which met each tool measured at this step.

Claim 2] The edge-detection method according to claim 1 characterized by having further the step which computes and memorizes the parameter for an edge detection from the edge with which ***** was also detected using the tool

ith which large edge intensity was obtained.

Claim 3] The non-contact picture instrumentation system characterized by providing the following. An image pck-up leans to picturize the measuring object-ed. A display means to display the picture of the aforementioned measuring object-ed picturized with this image pck-up means. A display-control means to make the picture of the aforementioned leasuring object-ed display a pointer on this display means in piles. An input means to give entry-of-data directions of the position shown with the aforementioned pointer while moving the position of the aforementioned pointer, A orage means to memorize the data of the position of the aforementioned pointer when input directions are given by a is input means, While measuring the edge intensity which set up the tool of the fixed length prolonged in two or lore directions beforehand set up as a center in the position memorized by this storage means, and met the forementioned tool about each of these tools An operation means to detect the edge of the aforementioned measured cture using the tool with which the largest edge intensity was obtained among the edge intensity which met each tool which measurement was carried out [aforementioned], and to compute required measurement information using its detected edge.

Claim 4] The aforementioned operation means is a non-contact picture instrumentation system according to claim 3 naracterized by being what computes the parameter for an edge detection from the edge detected using the tool with

hich the largest edge intensity was obtained, and stored in the aforementioned storage means.

[ranslation done.]

NOTICES *

apan Patent Office is not responsible for any amages caused by the use of this translation.

This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely. **** shows the word which can not be translated.

In the drawings, any words are not translated.

ETAILED DESCRIPTION

Detailed Description of the Invention]

)0017

ndustrial Application] this invention relates to the non-contact picture instrumentation system and the edge-detection ethod of extracting required measurement information based on the edge-detection method of detecting the edge ontained in the picture of the measuring object-ed, and the detected edge while picturizing the measuring object-ed ith image pck-up meanses, such as a CCD camera.

1002

Description of the Prior Art] Conventionally, this kind of non-contact picture instrumentation system is used for easurement of measurement of sheet metal like the leadframe of difficult IC, a circuit pattern, etc. by contact easurement. In performing non-contact picture measurement, after setting the measuring object-ed (work) to a easurement table, image pck-up equipments, such as a CCD camera, are moved to the part which wants to measure a ork, focal adjustment is performed, and the expansion picture of a work is displayed on a CRT display. And it points the part to measure in the cursor and window of a mouse, and the measurement value which extracts and asks for the lge portion of a picture based on an image processing technique is calculated by data processing.

1003] <u>Drawing 12</u> is drawing for explaining the conventional edge-detection operation. First, a tool 62 is set to the ortion which performs the edge detection of the image information 61 of the measuring object-ed as shown in this rawing (a). Moving the pointer displayed by input meanses, such as a mouse, on the screen so that an edge 63 may be ossed, it is operated in order of starting point specification -> dragging -> terminal point specification, and a tool 62 set up

Next, as shown in this drawing (b), the edge position 64 on a tool 62 is specified with a pointer. This is called aching of an edge, and it is performed in order to compute and set various parameters for edge detections, such as ice level of the concentration on a tool 62, and slice level of edge intensity. Based on these parameters, as shown in its drawing (c), the edge detection which met the tool 62 is performed. The parameter for edge detections obtained by aching is built into the part program of CNC (Computer Numerical Control) etc., and is used as criteria of the edge etection at the time of automatical measurement of the 2nd henceforth.

10051

Problem(s) to be Solved by the Invention] However, by the edge-detection method of the conventional non-contact icture instrumentation system mentioned above, in order to have to operate a three-stage for an edge detection, there a problem that operation is troublesome. As especially shown in <u>drawing 12</u> (d) and (e), when measuring width of ice, an angle, etc. between a diameter of circle or an edge, about the edge position of two or more places, the same lige-detection operation must be repeated and operation is very complicated.

1006] It was made in order that this invention might solve such a trouble, and it aims at offering the non-contact icture instrumentation system using the edge-detection method and this which can simplify the operation for an edge

etection and can raise operability sharply.

)007]

Means for Solving the Problem] The step which memorizes the position of a point specified on the measured picture ontaining the edge which should detect the edge-detection method concerning this invention, The step which sets the ol of the fixed length prolonged in two or more directions beforehand set up as a center in the position memorized at its step as the aforementioned measured picture, The step which measures the edge intensity which met the forementioned tool about each of two or more tools set up at this step, It is characterized by having the step which etects the edge of the aforementioned measured picture using the tool with which the largest edge intensity was btained among the edge intensity which met each tool measured at this step.

)008] Moreover, you may make it the edge-detection method of this invention further equipped with the step which

mputes and memorizes the parameter for an edge detection from the edge with which ***** was also detected ing the tool with which large edge intensity was obtained.

009] Moreover, the non-contact picture instrumentation system concerning this invention An image pck-up means to cturize the measuring object-ed, and a display means to display the picture of the aforementioned measuring objectpicturized with this image pck-up means, A display-control means to make the picture of the aforementioned easuring object-ed display a pointer on this display means in piles, An input means to give entry-of-data directions of e position shown with the aforementioned pointer while moving the position of the aforementioned pointer, A orage means to memorize the data of the position of the aforementioned pointer when input directions are given by is input means, While measuring the edge intensity which set up the tool of the fixed length prolonged in two or ore directions beforehand set up as a center in the position memorized by this storage means, and met the orementioned tool about each of these tools The edge of the aforementioned measured picture is detected using the ol with which the largest edge intensity was obtained among the edge intensity which met each tool by which easurement was carried out [aforementioned], and it is characterized by having an operation means to compute quired measurement information using this detected edge.

010] Moreover, the aforementioned operation means may compute the parameter for an edge detection from the edge tected using the tool with which the further largest edge intensity was obtained, and may store it in the orementioned storage means.

0111

'unction] If the edge position where an operator wants to measure on a measured picture is specified according to the lge-detection method of this invention, this position will be memorized, the tool of the fixed length prolonged in two more directions beforehand set up considering this position as a center is set as the aforementioned measured cture, and edge intensity is measured about each of these tools. This edge intensity serves as a value with the biggest ol of the optimal direction to an edge. Therefore, it can ask for an edge position in the optimal direction by detecting e edge of the aforementioned measured picture using a tool with the biggest edge intensity. In this case, operation ecomes very easy that an operator should perform only specification operation of an edge position.

012] In addition, automatic meter reading can be henceforth performed using this parameter by computing and emorizing parameters for edge detections, such as slice level, with detection of an edge position using the tool with hich the largest edge intensity was obtained.

013] Moreover, in the non-contact picture instrumentation system of this invention, since the edge of the picture of e measuring object-ed is detected by the method which the operation means mentioned above, required measurement formation can be extracted efficiently.

0147

example] Hereafter, the example of this invention is explained with reference to an attached drawing. Drawing 1 is e perspective diagram showing the whole non-contact picture instrumentation system composition concerning the cample of this invention. This system is constituted by the computer system 2 which performs required data ocessing, and the printer 3 which prints out a measurement result while it carries out drive control of the non-contact cture measurement type three dimensional measurer 1 and this three dimensional measurer 1. 1015] The three dimensional measurer 1 is constituted as follows. That is, it is equipped with the measurement table

3 which lays a work 12 on the stand 11, and this measurement table 13 is driven to Y shaft orientations with the Ycis drive which is not illustrated. The support arms 14 and 15 prolonged up are being fixed to the edges-on-both-sides enter section of the stand 11, and the X-axis guide 16 is being fixed so that both the upper-limits section of these ipport arms 14 and 15 may be connected. The image pck-up unit 17 is supported by this X-axis guide 16. The image ck-up unit 17 is driven along with the X-axis guide 16 with the X-axis drive which is not illustrated. The soffit section f the image pck-up unit 17 is equipped so that CCD camera 18 may counter with the measurement table 13. loreover, the Z-axis drive to which the position of Z shaft orientations of CCD camera 18 besides the lighting system hich is not illustrated and a focusing mechanism is moved is built in the interior of the image pck-up unit 17. 1016] A computer system 2 is equipped with the main part 21 of a computer, a keyboard 22, the joy stick box 23, a ouse 24, and CRT display 25, and is constituted. The main part 21 of a computer is constituted as shown in drawing

. That is, the image information inputted from CCD camera 18 is stored in the multiple-value picture memory 32 rough an interface (it is hereafter called I/F) 31. The multiple-value image information stored in the multiple-value icture memory 32 is displayed on CRT display 25 through the display-control section 33. On the other hand, the ositional information inputted from a mouse 24 is inputted into CPU35 through I/F34. CPU35 performs required data rocessing for an edge detection based on the click information from a mouse 24 while displaying a pointer on the osition specified with the mouse 24 according to the program stored in program memory 36. The work memory 37 emorizes the parameter for edge detections computed by the position data specified with the mouse 24, or CPU35.

017] Next, the edge-detection procedure in the non-contact picture instrumentation system constituted in this way is plained. In addition, although an edge detection is performed in each mode when a system has manual mode, aching mode, and repeat mode, it explains the example in teaching mode here. The flow chart and drawing 4 drawing ndicates the procedure of processing of CPU35 for this edge detection to be are drawing showing a display image in RT display 25 in order to explain this processing. The edge 42 which it is going to detect is contained in the image formation 41 of the work 12 shown in drawing 4. As for a pointer 43, the display position changes with mice 24. If a inter 43 is moved near the edge 42 which wants to operate and detect mouse 24 grade and click operation of the puse 24 is carried out, processing of drawing 3 will be started. CPU35 writes the position (x y) of the pointer when ing clicked in the work memory 37 first (S1). Next, inclination [of the tool mentioned later] theta and maximum smax of edge intensity It resets (S2).

018] Then, CPU35 sets the tool of fixed length L at an angle theta centering on a position (x y) (S3). The theta=0-gree tool 44 is shown in drawing 5. Length L of a tool 44 is beforehand set to the about length of the grade which es not detect other edges, for example, 100 pixels. The edge intensity ES is measured for this tool 44 top along the rection of an arrow. As shown in drawing 6, it can ask for the edge intensity ES by computing the moving average filtering using the two-dimensional differentiation filter 45. Although a differentiation filter 45 is so accurate that it large, it takes processing efficiency etc. into consideration, for example, is set as about 5x5 pixels. An example of the fferentiation filter of 5x5 is shown in drawing 7. If it asks for the edge intensity in each position, moving this fferentiation filter 45 along with a tool 44, the graph of edge intensity like drawing 8 will be called for. It considers

the edge intensity ES which calculates all encompassing of this graph.

019] Next, for CPU35, the absolute value of the called-for edge intensity ES is Maximum ESmax. It is Maximum 3max about the edge intensity ES which judged whether it would be large (S5), and was called for when large. While rrying out, it is optimal angle thetaT about the angle theta of the tool 44 at that time. It carries out (S6). Then, only Itatheta changes theta (S6) and Steps S3-S7 are repeated in the range in which theta does not exceed 180 degrees 8). In addition, you may make it change theta in 360 degrees. In this case, the edge detection taken into consideration possible also for the polarity (dark -> Ming or Ming -> dark) of an edge. The edge intensity ES in each angle theta is Iled for changing inclination theta of a tool 44 deltatheta every from 0 degree to 180 degrees by this, as shown in awing 9. Among those, it inclines with the edge intensity ES of the tool 44 with which maximum was obtained as lge intensity as shown in drawing 10, and is thetaT. The work memory 37 will memorize. This inclination thetaT It comes the optimal inclination which makes the angle of about 90 degrees to the inclination of an edge 42. 020] CPU35 sets this obtained tool 44 to image information 41 again (S9), and performs the teaching of an edge 10). That is, as shown, for example in drawing 11, the graph of concentration level which met the tool 44 is fferentiated, and the peak position P of the differential value is recognized to be an edge position, and let the value of e concentration level in the position, or concentration level of the intersection position of a concentration assistant If interval contour and the peak position P be the slice level Thp of concentration. Moreover, let the position of a rate here it was beforehand set up between the 1st peak of the graph of edge intensity like drawing 8 called for along with is tool 44, and the 2nd peak, for example be the slice level Ths of edge intensity. In addition, you may make it search r the polarity of an edge etc. These are memorized by the work memory 37 as a parameter for edge detections, and in e case of the edge detection in repeat mode, repeat reading appearance of them is carried out, and they are used for etection of an edge position, edge judging processing, etc.

1021] Thus, since a parameter required for the edge detection in repeat mode etc. is extracted while according to the retem of this example the optimal tool 44 is set as a measuring object picture and an edge detection is performed only repectifying the part of the edge which should be detected first, operability improves sharply. For example, as for the use of the diameter-of-circle measurement shown in drawing 12 (d), and the case of the width-of-face measurement etween the edges shown in this drawing (e), the required edge detection for measurement is both performed only by ree click operations of a mouse. In addition, the method of other common knowledge can be used for the method of king for an edge position from the called-for tool of the optimal direction, the method of asking for edge intensity, c. Moreover, although mentioned above, you may make it compute the relative slice level specified at a rate from a

eak level otherwise as a parameter for edge detections.

10221

Effect of the Invention] If the edge position which was described above and where an operator wants to measure on a leasured picture like according to this invention is specified. The tool of the fixed length prolonged in two or more rections beforehand set up as a center in the position is set as the aforementioned measured picture. Since edge itensity is measured about each of these tools and the edge of the aforementioned measured picture is detected using a rol with this biggest edge intensity, the effect that the operation for an edge detection becomes very easy is done so.

anslation done.]

IOTICES *

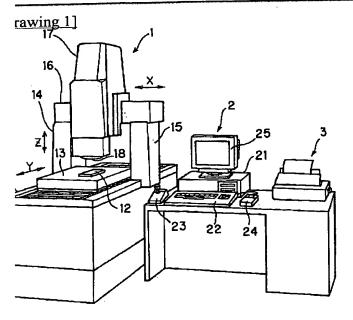
pan Patent Office is not responsible for any mages caused by the use of this translation.

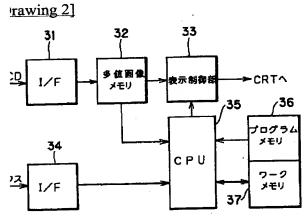
his document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

*** shows the word which can not be translated.

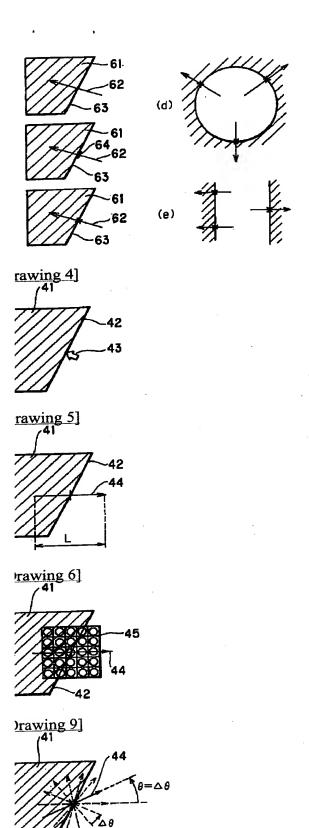
n the drawings, any words are not translated.

LAWINGS

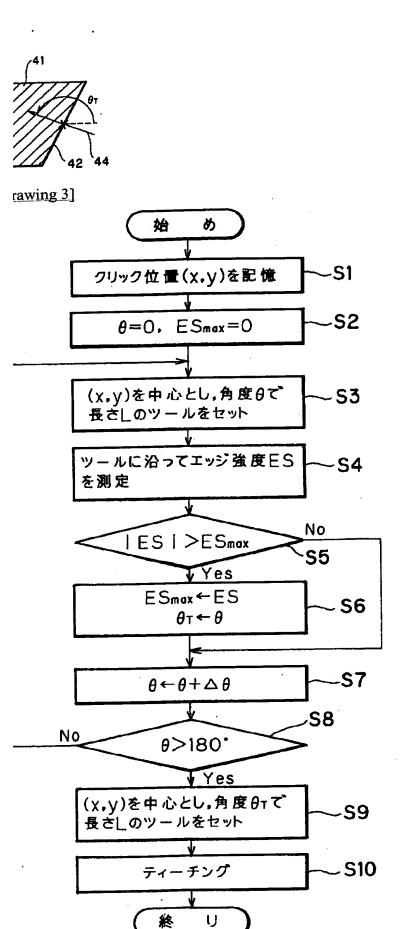




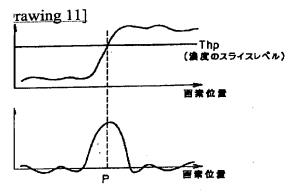
Drawing 12]

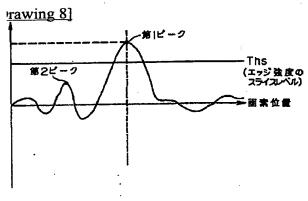


Drawing 10]



rawing 7]					
sine cose	sin# -cos#	sine	sinø +cosø	sine +cose	
sinø cosø	sin# -cos#	sine	sin <i>θ</i> +cos <i>θ</i>	sine +cose	
cosø	-cos0	0	cos⊕	çose	× 1/25
sinθ cosθ	−sinθ −cosθ	−sinθ	−sinθ +cosθ	−sine +cose	
sine cose	−sinθ −cosθ	-sin#	−sinθ +cosθ	−sine +cose	





'ranslation done.]